干涉現象

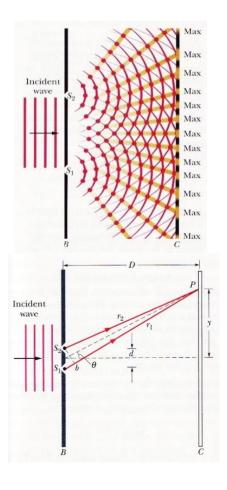
目的

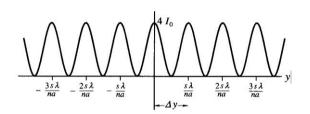
運用 "Borderless Lab 365" 平台觀察使用激光穿過各種縫隙(包括單縫,雙縫或多縫) 形成的干涉和/或衍射圖形。 同時研究光的波長(λ),縫距(d)以及屏幕與狹縫之間的距離(D)對干涉圖形的影響。

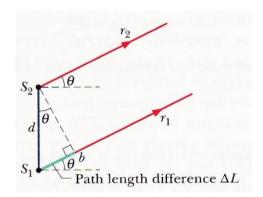
理論

干涉

- 光波遵從疊加原理,其總震幅由所有波相加而成。
- 根據惠更斯原理,當相干光源通過兩個狹縫 S₁ 與 S₂,縫距為 d,從 S₁ 與 S₂ 發出的光波可視為兩個具相同特性的點波源〔同等幅度、同等相位、同等波長等〕。於此,我們假設兩個狹縫無限小〔否則干涉圖形會結合干涉及繞射圖形〕,光波以波浪形式穿過狹縫,相互重疊後於距離 D 的屏幕上呈現。〔圖一〕
- 亮紋由相長干涉形成,可以程式 $\Delta y = n \frac{\lambda D}{d}$, n = 0, 1, 2... 計算由中央最大值與相鄰最大值之間的距離。
- 暗紋由相消干涉形成,可以程式 $\Delta y = (n+\frac{1}{2})\frac{\lambda D}{d}$,n=0,1,2... 計算由中央最大值與相鄰最小值之間的距離。



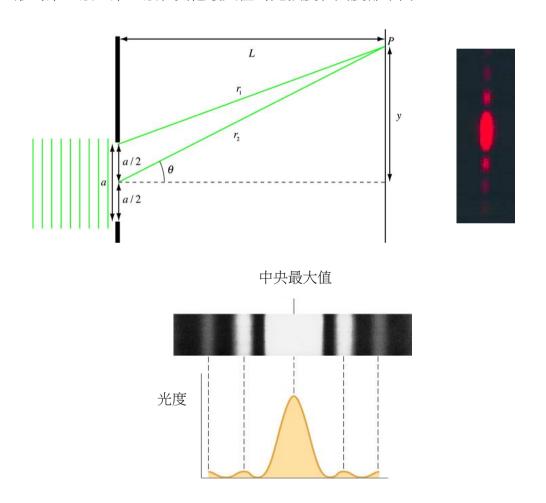




圖一

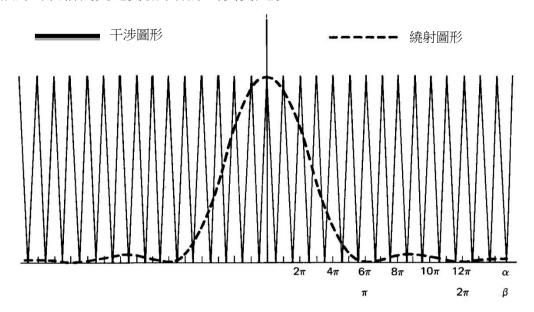
繞射

- 另一方面,光線穿過一個有限大小的單縫 a 形成繞射圖形〔圖二〕。此現象可以干 涉現象解釋,但詳細計算於此省略。
- 我們將以干涉解釋繞射圖形的第一級最大值。將單縫分成兩半,如圖二顯示,設一點於上半部和另一點於下半部的頂,這兩點如楊氏雙縫實驗中的兩個狹縫〔縫距為 a/2〕。為產生相長干涉,程差〔r2-r1〕需等於一波長。因此,我們於之前兩點稍下的位置選取另外兩點〔一點於上半部,另一點於下半部〕,這兩個新點擁有相同程差並產生相長干涉。總括而言,所有上半部的小點與下半部都有一個對應點,可於 P 點產生相長干涉。
- 與干涉相比,其第一級、第二級和其他最大值的光強度和闊度相同;反觀繞射圖 形的第一級、第二級和其他最大值的光強度和闊度都不同。

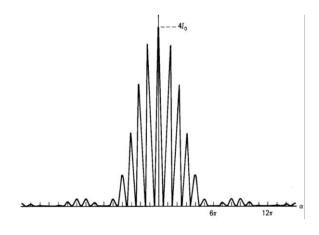


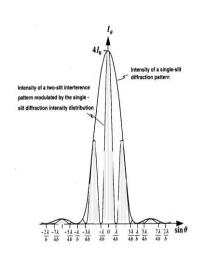
圖二

• 預計可於楊氏雙縫實驗中觀察的真實圖形



最終圖形



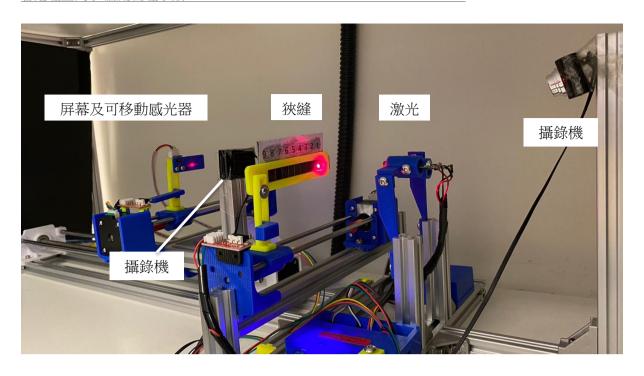


儀器

- Borderless Lab 365 平台
- 激光 (紅 λ=660 nm, 綠 λ=535 nm)
- 可移動狹縫

| 從右至左 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 種類 | 單縫 | 雙縫 | 雙縫 | 雙縫 | 雙縫 | 雙縫 | 三縫 | 四縫 | 五縫 |
| 狹縫 a/mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 縫距 d/mm | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.125 |

● 可移動感光器



步驟

- 1. 登入 Borderless Lab 365 平台 https://stem-ap.polyu.edu.hk/remotelab/,並選取「干涉現象」實驗。
- 2. 初始設定:按「INCREASE」設屏幕與狹縫之間的距離為 285mm 或以上。
- 3. 此實驗採用兩種不同波長的激光,於控制板面按「Red」或「Green」啟動相應的激光。
- 4. 滑動「Power」調較光的強度。注意請勿調較至最高強度,免影響干涉及衍射圖形的效果。
- 5. 選取合適狹縫〔單縫,雙縫或多縫〕,按「LEFT」或「RIGHT」移動狹縫與激光對準。可先按「Large」進行粗略調校,然後按「Small」微調直至圖形清晰投射在螢幕上。
- 6. 按「MEASURE」把圖案掃描。
- 7. 感光器完成掃描後,按鈕會回復正常,結果也會於圖表上顯示。
- 8. 按「MENU」選擇合適的檔案〔.svg,.png,.csv〕下載。
- 9. 以不同波長的光源,狹縫及狹縫與屏幕之間的距離重覆實驗,觀察干涉圖案的分別。
- 10. 提示:為調教更明顯的干涉圖形,按下「INCREASE」增加屏幕與狹縫之間的距離, 緩緩地向其一方向移動,並觀察屏幕上的干涉圖形,一旦圖形變暗便停止移動。
- 11. 然後按「DECREASE」向另一方向緩緩地移動,直至圖形再次變光及變暗。重複以上兩個步驟直至獲得最光的圖形,這就是激光的最佳位置。
- 12. 紀錄好所需數據,關掉激光後,於右下角按「logout」便可。

| K | K- | 1. | Н |
|---|----|-----------|---|
| | Ξ. | <u></u> ∠ | |
| 7 | J | 111 | ш |

| 縫距 d = | m |
|--------|---|
| | |

屏幕與狹縫之間的距離 D = ______m

光之波長 λ = _____m

| 亮紋/暗紋 | 位置 (m) |
|-------|--------|
| 中央最大值 | |
| 第一暗紋 | |
| 第一亮紋 | |
| 第二暗紋 | |
| 第二亮紋 | |

第二組

縫距 d = _____m

屏幕與狹縫之間的距離 D = ______m

光之波長 λ = _____m

| 亮紋/暗紋 | 位置 (m) |
|-------|--------|
| 中央最大值 | |
| 第一暗紋 | |
| 第一亮紋 | |
| 第二暗紋 | |
| 第二亮紋 | |

第三組

縫距 d = _____m

屏幕與狹縫之間的距離 D = ______m

光之波長 λ = _____m

| 亮紋/暗紋 | 位置 (m) |
|-------|--------|
| 中央最大值 | |
| 第一暗紋 | |
| 第一亮紋 | |
| 第二暗紋 | |
| 第二亮紋 | |

討論

- 1. 實驗結果的條紋距離與程式 $\Delta y = \frac{\lambda D}{d}$ 一致嗎?
- 2. 紀錄中的圖形,光強度於更高級別時有甚麼變化?為甚麼?
- 3. 實驗中可能有那些誤差?